# EUROPEAN PATENT OFFICE

## Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

59068688

PUBLICATION DATE

18-04-84

APPLICATION DATE

: 13-10-82

APPLICATION NUMBER

57179590

APPLICANT:

HITACHI HEATING APPLIANCE CO

LTD;

INVENTOR:

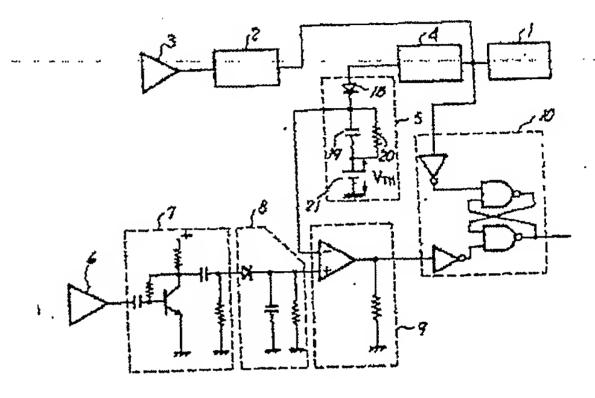
NIIMI KENICHIRO;

INT.CL.

: G01S 15/04 G01S 7/66

TITLE

: ULTRASONIC OBJECT DETECTOR



ABSTRACT:

PURPOSE: To mask a sneak wave by outputting only a reflected signal by the output voltage of a waveform shaping circuit provided with a waveform shaping circuit and a voltage comparing circuit.

CONSTITUTION: The ultrasonic pulse having a certain period of a timing circut 1 is impressed to a transmitter 3 and is transmitted, and the mixed signal of a reflected signal 16 of an object to be detected 15 and the sneak wave 17 is received by a receiver 6. The pulse having a certain period of the circuit 1 are supplied to a waveform shaping circuit 5 through timer circuit 4, and a reference voltage which changes exponential-functionally with time is inputted to a voltage comparing circuit 9. The reflected signal 16 including the sneak wave 17 which is attained by the receiver 6 is inputted to the circuit 9 through an amplifier 7 and a detector 8. The output voltage of the circuit 5 and the reflected signal 16 including the sneak wave 17 are compared with each other in the circuit 9 to output only the reflected signal 16. Thus, the sneak wave 17 is masked to detect easily the position of the object 15.

COPYRIGHT: (C)1984, JPO& Japio

## ⑩ 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭59—68688

**5)**Int. Cl.<sup>3</sup> G 01 S 15/04 7/66

識別記号

庁内整理番号 6628—5 J 6628—5 J 砂公開 昭和59年(1984)4月18日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

#### **函超音波物体検出装置**

顧 昭57—179590

②出

20特

願 昭57(1982)10月13日

观発 明 者 森田喜久蔵

柏市新十余二3番地1日立熱器

具株式会社内

砂発 明 者 新美健一郎

柏市新十余二3番地1日立熱器

具株式会社内

①出 願 人 日立熱器具株式会社

柏市新十余二3番地1

明 細 勃

1. 発明の名称 超音波物体検出装置

#### 2. 特許納水の範囲

超番波発射後から、基準配圧を時間の経過とともに変化させる放形整形回路切と、該回路切の出力電圧と反射信号電圧とを比較する電圧比較回路切とを備え、該回路切の出力電圧によつて廻り込み放 (17)の電圧をマスクするとともに反射信号電圧のみを取り出すことを特徴とする超析波物体検出機能。

### 5. 発明の詳細な脱明

. 木発明は超音波を使用した物体後出兆階に関するものであり、例えば車両等の後方物体の検知装置等に関する。

従来部音波バルスを空間に発射して、特定空間に存在する物体を検出することを目的とした超音波物体後出装置は多数提案されている。この方式は送波器より発射した超音波バルスが物体に当たり反射した反射波を受放器にて受信し、虹気信号に変換し、超音波発射時からの時間遅れを測定す

ることにより、物体迄の距離を測る方式のものが 多い。然るに,從朱方式の問題点として送波器か 5 出るパルスを直接受波器で受信してしまう, v おゆる直接被廻り込み現象があり、受信回路が誤 動作する問題があつた。即ち一般的に送波器と受 波器は近接して配置されることが多く、さらに假 器を小形に構成することは仮めて困難であつた。 とれを解決する方法として従来は廻り込み彼の存 在する時間のみ受信回路の助作を中断させ、その 期間をカットさせていた。即ち, これを筑 2 図で 脱明すると、送波器るから発射された超音波は物 ・体 15 に反射して再び受 彼 器 6 へ反射波 16 となつ て戻つてくるが、わずかではあるが直接送放器3 から受放器6へ廻り込み佐 17 がある。との貸は 送波器るから発射される全エネルギーに対してご くわずかではあるが,送放器3と受波器6が近い 为に校出電気信号としては相当大きく, 正規の反 射倡号軍圧に対して無視できない。従つてとの題 D 込み彼 17 を 振力 波少させる様を指指とすると ともに厄然的にも廻り込み破 17 を除去する必要

時間昭59-68688(2)

がある。

本発明は上記問題点を解決するものであり、本 発明の目的は協めて近距離迄較出てきる超音波物 体校出裝置を提供するにある。すなわち、紡典部 圧を時間の経過とともに変化させる回路と、その 出力電圧と反射信号の電圧とを比較する比較回路 とを備えたものである。

 比较して大少関係を判別する回路, 10 は フリップフロップ回路であり、タイミング回路 1 の出力でセントされ、 医圧比較回路 9 の出力でリセットされる。 11 はゲート回路、 12 は出力 回路、 13 はスピーカーである。

第2図は超音波による物体の核出状況を図示したものであり、第1図と同じものは同一番号を付してある。14は弦、受波器の指向性および保護を兼用したホーン、15は校出しよりとする物体、16は送波器3から発射された超音波パルスが物体15へ当たり反射してくる反射信号。17は物体15とは無関係に直接送波器3から受波器6へ入りとむ廻り込み波である。

那る回は傾出しようとする物体 15 と送。受被器の距離が変化した時の反射作号配圧の強度との関係を突測したものであり。例 50mm × (A 1000mm のパイプを使用している。物体の形状によつて若干益があるが、いずれも距離が増大するに従つて受波器 6 で受信するជ圧は反比例的に波少し、との関係は物体の大きさが変つても同様な傾向を示

寸。

第4回は本発明による具体的な回路例であり、前配と同一番号のものは同じものを示している。 図において、18 はダイオード、19 はコンデンサ、20 はそれと並列の抵抗、21 は電圧 VTH の電池を各示し、それらは直列に接続される。

的の電圧の大小開係を判断して田電圧の方が大きい場合に出力を「高」状態にする。回はフリップフロップ回路 18 の出力波形である。

次に本発明による動作を説明する。メイミング 回 陥 1 化 よ り 蕻 5 図 回 の よ 5 な パ ル ス が 洗 生 され ると増模された波形は送波器3に印加され、空間 へ超音波パルスとなつて銛射される。発射された 超音波パルスは直接受波器るに入る廻り込み波17 のため、これによる出力な圧が第5図目出ののと して現われる。従つてとれを物体からの反射信号 と判断して回路が顕動作するのを防止するため、 従来はこの形圧が無くなる迄の時間 (Ti) だけ受 僧回路系を慰していたため、との期間に反射して 返つてくる近接物体は低知するととが出来なかっ た。本発明ではとれを改良して近接物体でも支験 なく校知できるものである。即ち、第3回に示す ように検出装備と物体との距離が近くなると物体 から反射してくる反射信号 15 の出力は急激に大 きくなる。従つて、小さい物体でも近接時にはそ の反射信号は招当大きくなる。ことで、配圧比較回

#### 特開昭59-68688(3)

路 9 の入力 端子 に入力 電圧 茜 禅 として , 第 5 図 创 の様な被形を加え、他の入力端子に校波回路8の 出力波形を加える。第5図辺の様な波形を作る回 路としては例をは筋4図に示するの様な回路将政 で爽現することができる。即ち、タイマー同路 4 の出力が被形態形回路 5 に印加されると、放形移 形回路 5 内のダイオード 18 を通してコンテンツ 19 は簡問的に充電される。一方コンテンサ 19 と 並列に抵抗 20 が 袋 続 されている為に ,コンデン サ 19 の 両端 電圧は 指数 胸 数 的 に 波 少 し て ゆ く 。 こ とで庖祝厄氏VTHが图示の版に接続されている為。 お局、彼形態形回路の出力波形は第5例如の様に なる。一方,検 巡回 路 8 の出力として羽られる反 射信号も距離により第3回の根な傾向があるから、 既正比較回路?の遊遊既正を遊り図との様に変化 させ、受信回路系の底度を近接時報恐くしてかい ても,相対的には関係なくなり、物体が遠くでも、 近くても検出するととができるととになる。又検 出したくともよい毎度の小さい物体による反射器 移は羽5図切の付に示すように電圧も小さく,直

旅電圧 VTH を適当に調整すれば検出することがたい。この直流電圧 VTH は維育等の微少入力 REによる設動作や電圧変動による微かな変動によつて作動しない為に極めて無要なものである。

一方短り込み波 17 による信号電圧は第5 図田 の们の故形の如くなるが、们波形は送波器ると受 波器 6 との距離が一般には近接して股降されてい る為、超音波の経路も第2図の17の如く極めて 短かく、從つて超音波発射概能に現れる。一方の 放形は超音波発射直後は、コンデンサ 19の電圧が 放電直接四九的高く、回波形の方が田の印波形よ り大きく、電圧比較回路のの出力としては廻り込 み波 17 はマスクされた形となり出力されない。 との開係をさらに詳細に示したものが第6回であ り,第5回の回流形と田诚形とを被戒値及び時系 列的に合せて図示してある。同図において点線で 示した彼形的出位,第5回土故形において物体15 からの反射信号回がさらに装置へ近づいた様子を 示したもので、波商低が大きくなつている。との 時,にの波形は砂波形より小さいため電圧比較層

路りはマスクされて検知しないが的付談形は创波形より大きいため限圧比較回路りは動作して「商」出力となる。従つて物体 15 の存在を検出することとができる。とこでコンデンサ 19 の放 照出額は、コンデンサ 19 と抵抗 20 の値で決定されるから、廻り込み放 17 の大きさにより前記コンデンサ 19 又は抵抗 20 の値を速 統的に可変できる様にすれば、前に述べたようを動作をさせるととは可能である。

一方、第5回(10 波形において、波方にある物件からの反射信号は付として検知されるが、所謀の 校出距離外にあるため、タイマー回路4の出力波 形にマスクされて低圧比較回路9には出力されない。

以上述べた如く、本発明によれば短り込み彼に 接近した物体からの反射信号が存在していても短 り込み彼はマスクされるため、物体からの反射信 号のみを検出するととができ、又、装饰電圧が時 間の選過とともに除々に変化している為、受信回 路系の密度が急致に変化するととがなく、送波器、

受波器の近傍にある物体に対しても確実に核出でき、非検出範囲がないようにできる等工業上優れた効果を有する。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の一英施例による超音波物体後 出装配のプロック図、第2回は同送波器、受波器 と物体間の超音波伝送経路説明図、第3回は同装 置と物体問距離と超音波強度の関係図、第4回は 同要部の具体的回路図、第5回は同装隆各部の電 圧波形図、第6回は同電圧波形図の詳細図である。

5 … 波形煞形回路, 9 … 宽压比较回路,

出頭人 日立热器具铁式会社

